



T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Yazı İşleri Müdürlüğü



Sayı : E-38693350-821-972908
Konu : Selçuk İltek Tanıtım Semineri

GÜNLÜDÜR
25.03.2025

DAĞITIM YERLERİNE

Üniversitemiz İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü bünyesinde 26 Mart 2025 tarihinde saat 14.00'da gerçekleştirilmesi planlanan SELÇUK İLTEK Tanıtım Seminerine ilişkin 24.03.2025 tarihli ve E-67395470-821-972312 sayılı yazı ekte gönderilmektedir. Yazı ekinde yer alan etkinlik bilgilerinin Üniversiteniz birimlerine duyurulması hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim.

Prof. Dr. Zeki BAYRAMOĞLU
Rektör a.
Rektör Yardımcısı

Ek:Yazı (2 Sayfa)

Dağıtım:
Gereği:
Tüm Üniversiteler

Bilgi:
İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi
Müdürlüğüne

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu : *BSPECVN5P3* Pin Kodu : 92862

Belge Takip Adresi : <https://www.turkiye.gov.tr/selcuk-universitesi-ebys>

Adres : Akademi Mahallesi Yeni İstanbul Caddesi No:369/1 P.K:42130 Selçuklu-KONYA

Telefon : 0332 223 80 75 Faks : 0332 3532496

e-Posta:yaziisleri@selcuk.edu.tr Web:www.selcuk.edu.tr

Kep Adresi : selcukuniversitesi@hs01.kep.tr

Bilgi için : Hacer ÇAVDARCI

Ünvanı : Birim Evrak Sorumlusu

Tel No : 03322238075



Evrak Tarih ve Sayısı: 24.03.2025-E.972312



T.C.
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü



Sayı : E-67395470-821-972312
Konu : SELÇUK İLTEK Tanıtım Semineri

24.03.2025

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE

Selçuk Üniversitesi İleri Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde bulunan Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM), STYLUS Profilometre, Optik Temas Açısı Cihazları hakkında temel bilgilerin verilmesi ve disiplinler arası uygulama alanlarının anlatılması amacıyla "SELÇUK İLTEK Tanıtım Seminerleri 2025/6: Atomik Kuvvet Mikroskobu (AFM), STYLUS Profilometre, Optik Temas Açısı Cihazları ve Uygulamaları" adlı çevrimiçi seminer düzenlenecektir. İlgili etkinlikte, sivriltilmiş bir iğne uç ile yüzeyin yüksek çözünürlüklü üç boyutlu görüntülenmesini sağlayan ATOMİK KUVVET MİKROSKOBU cihazı, ince filmlerin kalınlık ölçümleri, yarı iletken sistemlerde işlenmiş yüzeylerin pürüzsüzlük değerlendirmesinde kullanılan STYLUS PROFİLOMETRE cihazı, yüzeylerin ıslanabilirliği, sıvı emilimi, yayılımı, tutulumu gibi yüzeyin fiziksel özellikleri hakkında bilgiler veren aynı zamanda yüzey gerilimi ve serbest yüzey enerjisi ölçümlerinin yapıldığı OPTİK TEMAS AÇISI cihazları hakkında temel bilgilerin verilmesi ve disiplinler arası uygulama alanlarının hakkında bilgiler verilmesi amaçlanmaktadır. Aşağıda verilen etkinlik bilgilerinin diğer Üniversitelere iletilmesi hususunda; Gereğini bilgilerinize arz ederim.

Seminer Tarih ve Saati : 26 MART 2025 – 14:00
Katılım Linki : <https://zoom.us/j/95041598251>

Prof. Dr. Ülkü SAYIN
Merkez Müdürü

Ek:Afiş

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu : *BS4EC26093* Pin Kodu : 61512

Belge Takip Adresi : <https://www.turkiye.gov.tr/selcuk-universitesi-ebys>

Adres : Selçuk Üniversitesi Kampüsü
Telefon : 0332 2230730 / 2233423 Faks : 3322412143
e-Posta: ileriarge@selcuk.edu.tr Web: www.selcuk.edu.tr
Kep Adresi : selcukuniversitesi@hs01.kep.tr

Bilgi için : Fatma Nur ÖRK
Ünvanı : Birim Evrak Sorumlusu
Tel No : (332)2230730



FREE Ücretsiz

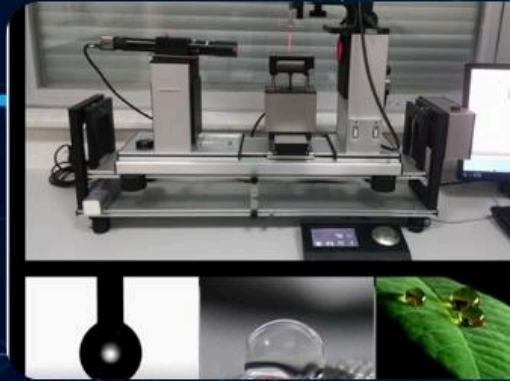
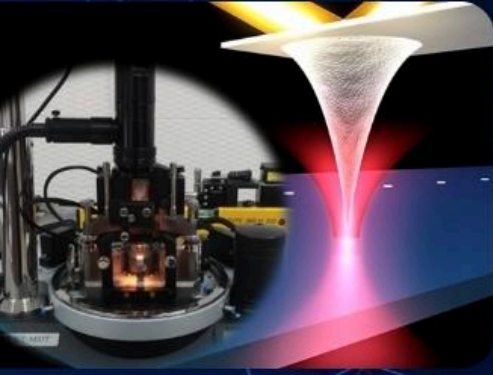
Online



İLTEK TANITIM SEMİNERLERİ

2025/6

**ATOMİK KUVVET
MİKROSKOBU (AFM),
STYLUS PROFİLOMETRE,
OPTİK TEMAS AÇISI
CİHAZLARI
VE UYGULAMALARI**



KONUŞMACI

MODERATÖR



Öğr. Gör. Dr. Sümeyra BÜYÜKÇELEBİ **Prof. Dr. Yasemin ÖZTEKİN**

İleri Teknoloji Araştırma
ve Uygulama Merkezi

Selçuk Üniversitesi
İLTEK Müdür Yardımcısı



Tarih
26 Mart 2025 / Çarşamba



Saat
14:00



Platform
Zoom Meeting